

厦门IC设计公共服务平台管理中心

培 训 通 知

各集成电路相关企业：

厦门 IC 平台联合 Mentor 的工程师于 2018 年 4 月 19 日举办以“使用业界标准 Calibre 寄生参数提取 xRC”为主题的培训。Mentor Graphics 的 Calibre 是深亚微米物理验证的工业标准。本次课程将教会用户 IC 设计流程中有效的使用 Calibre xRC 进行寄生参数提取。更有相应的练习课程可加深对 Calibre xRC 概念和技术的理解，增加 Calibre xRC 的使用经验。

详细安排如下：

时间	2018 年 4 月 19 日 9:30-17:00 (6 课时)
地点	厦门集成电路设计公共服务平台 厦门软件园二期观日路 34 号之一 101 会议室
培训内容	<ul style="list-style-type: none">● 如何编写 Calibre xRC 所需的文件；● 如何使用 Calibre xRC 进行 C+CC、R、R+C 和 R+C+CC 等不同方式的寄生提取；● 如何进行晶体管级、门级及层次化的寄生参数提取；● 如何分析 Calibre xRC 的报告和了解提取出来的网表结果等；● 了解 Calibre xRC 与其他 EDA 供应商的工具的接口；● 如何利用提取的寄生网表进行后仿真。
参会对象	集成电路产业相关人员

厦门集成电路设计公共服务平台管理中心

二〇一八年四月十二日

